研究成果報告書 科学研究費助成事業



今和 元年 6 月 1 7 日現在 機関番号: 13601 研究種目:挑戦的研究(萌芽) 研究期間: 2017~2018 課題番号: 17K19074 研究課題名(和文)ナノ磁石を用いた環境発電素子の開発とその環境発電への応用 研究課題名(英文)Development of energy harvest elements based on nanomagnet and its applications for environmental lot devices 研究代表者 劉 小晰 (Liu, Xiaoxi) 信州大学・学術研究院工学系・教授

研究者番号:10372509

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,900,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、これまで培ってきた磁性薄膜技術及び微細加工技術を基にして、フレキ シプル基板上に、周囲環境の微小なエネルギーを高効率に収集できるMicro Electro Mechanical Systems (MEMS)技術を確立した。機械振動からエネルギー収集の素子の開発に成功した。ここでは、磁性細線の横方向 に誘導磁気異方性を付与することによって、応力によって磁区回転できることを明らかにした。フレキシブル基 板の使用並びに磁性多層膜の使用が本研究の特徴である。磁区回転、或は磁壁の移動による空間磁束密度の変化 がマイクロコイルによって電磁変換が実現した。新たなIoTデバイスの電力源と考えられる。

研究成果の学術的意義や社会的意義 現有のIoTデバイスを駆動するための肝心要の電源に関しては、従来の延長線上にある「高性能化学電池」に関 する研究が主流である。一方では、半導体技術の進歩により各種センサー、CPU、Wi-Fiなどではクロックの高周 波数化ならびに駆動電力が数mW以下となる省エネルギー化が進行中である。それ故、深刻な環境問題を鑑みた場 合、化学電池に比して環境に優しく長寿命で低コスト、高効率超小型のIoTシステムの駆動電力源の開発が重要 である。本研究では、騒音などから超小型のIoTシステムの駆動電力源を実現できることを示した。

研究成果の概要(英文): In this research, we have successfully fabricated micro electron mechanical systems that show power generation from mechanical vibrations in purely ferromagnetic structures. These results are achieved by showing that the domain walls can be moved entirely by stress in a trilayer stack of ferromagnetic microwires. The use of flexible substrates with low Young's modulus and a trilayer magnetic stack enables the achievement of significant magnetization rotation or domain wall motion even from ambient vibrations. Here, the rotation of magnetization or domain wall motion is exploited to induce voltages in the pickup coils. The results shown here provide an alternative way to power IoT devices.

研究分野:磁気と磁性材料

キーワード: エネルギー収集 スピントロニクス 磁性材料

様 式 C-19、F-19-1、Z-19、CK-19(共通)1.研究開始当初の背景

Internet of Things (IoT)は機械類、知能端末類などの"もの"に対して各種の信号情報のセンサー、情報演算処理のためのマイクロチップ並びにソフト、さらには情報通信のワイヤレスプロトコルを組み込み、"もの"間でのデータの収集、処理、制御を実現し、快適で安心・安全な社会の実現を目指すものである。すなわち、工業、インフラ、物流、住居、健康などをそれぞれ知能化させ、効率的でかつ快適な社会構築を目的とするものであり、第4次産業革命の牽引を期待されている。

このようなユビキタス IoT 社会を実現するためには、知能センサー、マイクロチップ、さ らにワイヤレスプロトコル等組み込み情報デバイスが必要になる。しかしながら、これらの各 種デバイスを駆動するための肝心要の電源に関しては、従来の延長線上にある「高性能化学電 池」に関する研究が主流である。一方では、半導体技術の進歩により各種センサー、CPU、 Wi-Fiなどではクロックの高周波数化ならびに駆動電力が数 mW以下となる省エネルギー化が 進行中である。それ故、深刻な環境問題を鑑みた場合、化学電池に比して環境に優しく長寿命 で低コスト、高効率超小型の IoT システムの駆動電力源の開発が重要な課題となる。

私たちの身の周りには、使われずに捨てられているわずかな熱、光、振動、電磁波エネル ギーが無限に存在する。これらのいわゆる環境エネルギーを効率良く収集し電力に変換できれ ば、IoT 組み込みデバイスに対して環境に優しい、永久的な電力源とすることができる。

2. 研究の目的

本研究は、ウェアラブル端末自身の振動を電圧 変換しデバイス駆動用電源として活用するためのも のである。本研究では、図1に示す磁気 MEMS に 着目している。この磁気 MEMS の特徴は、1. 高効 率な MEMS は周囲環境のエネルギー及び生体振動 (動き、音、心拍)エネルギーを収集し、電力に変 換する。2. 磁気 MEMS の出力電力は、① GPS、 加速度計、心拍計等の各種センサーを駆動し、 ② センサー情報の演算処理ならびにデータのワイヤレ ス通信のための駆動電力を提供する。

すなわち、本研究はウェアラブルデバイスのための 駆動用電池を不要とする自立電源 MEMS の実現を 目的とするものである。そして、各種センサーを搭 載したシリコン基板上で形成される高信頼性そして 環境に優しい System-on-a-chip (SoC)の実現が本 研究の目的である。



3. 研究の方法

本研究は材料選択、電磁変換シミュレーション、薄膜堆積、ナノリソグラフィ、デバイス 集積等種々のプロセスを含む。

磁歪の薄膜構造・組成の依存性に関する検討

本研究 MEMS の大きな特徴は膜厚数 10 nm の FeCo 薄膜にある。このような超薄膜では、膜素子 の磁気特性、特に本研究の目的と直接関連する磁歪定数や保磁力は下地層およびキャップ層に 依存する。磁歪測定では、レーザー反射変位による光梃子式が一般的であるが、本研究のマイ クロメートルオーダーの MEMS の測定ではほぼ不可能である。そこで本研究では、白色干渉顕微 鏡を用いて、磁歪測定の手法を開発した。白色干渉顕微鏡では、薄膜の厚さ方向においてサブ ナノメートルの分解能を有するため、高感度(ppm)で MEMS 素子の磁歪測定が可能になる。こ こでは、狭小の顕微鏡試料台に乗せる磁歪評価治具として超小型・高磁界電磁石を自作した。 磁歪の大きさは結晶方位に強く依存する、より効率的な MEMS 素子を作製するために、薄膜の結 晶配向制御が重要な課題となる。本研究では、Ta, W, Ti, Pd, V, Al, Cu, Co, FeNi, CoNi な

ど多数の下地層が結晶配向、微細構造へ与える影響を 明らかにした。更に白色干渉顕微鏡磁歪測定システム を用いて、これらの下地層の磁歪への影響を明らかに した。

② MEMS 素子形状、サイズに関する検討

本研究の基本原理は応力による磁化回転及び磁壁移動 である。これによる表面磁束の変化をファラディの電 磁誘導の法則を用いて電圧を得る。磁性薄膜素子の磁 区構造は材料特性に依存すると共に、薄膜素子の形状、 サイズにも依存する。ここでは、マイクロマグネティ クスシミュレーションに基づき、リソグラフィで様々 な形状の薄膜素子を加工し、その磁気特性をマイクロ カー顕微鏡を用いて調べた。磁化回転及び磁壁移動に 関して、研究室の現有設備のカー顕微鏡を用いて、観



察した。そして、素子形状、サイズの影響を明らかに した。

③フレキシブル基板上の薄膜素子の加工及びナノコイ ルの形成の検討

本研究のコイルのメリットは電磁変換の効率は極めて 高く、集積しやすい、フレキシブル基板に対応できる。 一方、ナノコイルは3次元的な構造を有するために、 微細加工の難しい多層露光が必要になる。ここでは研 究室の現有設備のマスクレス露光装置を用いて、赤色 のライトでアライメントしてから、紫外線で露光した。 精度を保った多層露光を可能にした。更に、本研究の 走査レーザー熱処理装置を用いて、磁性薄膜の局所磁 気異方性の制御を試みた。図2に本研究でフレキシブ ル基板上形成した磁性細線の顕微鏡写真を示す。

④フレキシブル磁気 MEMS の試作とその出力評価 ここでは、前述のシミュレーション結果に基づく、フ レキシブル磁気 MEMS を試作する。本提案の MEMS は、 一つの MEMS 薄膜素子を 50 µ m 角内に収める。試作段階 では、1 cm 角の基板上に、共振周波数の異なる MEMS 薄膜素子 40,000 個を前記マスクレス露光装置を用い て試作する。共振周波数は各素子の長さ、コイルの長 さで調整する予定である。現有のマスクレス露光装置 による素子パターン形状は、1 cm 角の面積での露光で は約4分間と短時間で行うことができる。

前述のように、磁心材料は各種磁性合金中で最も飽和 磁束密度の高い FeCo 合金を用いる。コイル及び電極は Ni/Cu 多層膜を採用する。Ni/Cu 多層膜は、Cu 単層膜 より結晶粒子が約十分の1以下で、電気抵抗率は単層 膜の約2倍であるが、機械的な特性(特にフレキシブル 性)や耐食性が大きく改善されるという結果がこれま での予備試験で明らかになっている。

出力評価に関して、音量一定(60 dB)のスピーカーの 周波数を変化させ、入力インピーダンス 50 Q のオシロ スコープを用いて、周波数特性、出力特性を評価する。 ここでは、汎用の PC があれば、フリーの評価用ソフト ウェアを用いて出力の評価を行った。

4. 研究成果

薄膜の特性

研究期間中に、Ta, W, Ti, Pd, V, Al, Cu, Co, FeNi, CoNi など多数の下地層を用いて、厚さ約 100 nm の FeCo 薄膜を堆積した。ここでは、各下地層の厚さは 2nm と した。図 3 に CoNi 下地層を用いた場合の薄膜 X-線回 折結果を示す。FeCo 層の結晶配向は下地層に制御する ことを明らかにした。

図4に各下地層を用いたFeCo薄膜の表面走査電子 顕微鏡の写真を示す。単層のFeCo薄膜、Ti下地層を 用いたFeCo薄膜は約100 nmの針状粒子と観察された。 一方、CoNi下地層を用いたFeCo薄膜は、直径約10以 下の丸い粒子が観察された。

図 5 に FeCo 薄膜の面内磁化曲線を示す。単層の FeCo薄膜は等方的な面内磁気異方性を示す。一方、CoNi 下地層を用いた FeCo 薄膜は面内磁気異方性を示す。こ れは、本研究で採用された対向ターゲット式スパッタ リング装置の特徴と考えられる。磁化容易軸は二つの ターゲットの対向方向と明らかにした。

② フレキシブル基板上で形成した磁性細線の磁気特性及びその応力による影響





図 6. フレキシブル基板上形成した磁性細線の磁化曲線。

図6に磁性細線の長手方向、横方向の磁化曲線を示す。 この磁化曲線は研究室で開発したマイクロカープローブ装置 を用いて測定した。この装置は、レーザーを1µm以下に集光 し、反射光に偏光面の回転の分析をできる。実験では、厚さ 0.5nm以下の薄膜の磁気特性の評価をできる。図6に示すよう に、応力フリーの状態では、磁性細線の横方向が磁化容易軸 である。尚、引っ張り応力の場合は、磁化容易軸が回転し、 磁性細線の長手方向が磁化容易軸になったことを明らかにし た。

図7にフレキシブル基板上の粉末図形法による磁性細線 の磁区構造を示す。左側が応力フリーの状態、右側は応力添 加時の磁区構造を示す。この結果から、磁性細線中に応力を 加えることで、磁化容易軸がほぼ連続的に回転することが明 らかになった。



図 7. フレキシブル基板上の粉末 図形法による磁性細線の磁区構 造。



図 8. 磁性細線の形状磁気異方性 Vs 誘導磁気異方性。





図7の結果は図8に示すように説明できる。磁性細線では、形状磁気異方性の影響で、磁化 容易磁区は長手方向に向く性質がある。一方、本研究では、対向ターゲット式スパッタリング の斜め入射の原因で、細線の横方向に誘導磁気異方性を付与した。この誘導磁気異方性が形状 磁気異方性より高いため、応力フリーの状態で、図7に示すように、細線の横方向が磁化容易 軸になった。一方、磁性細線に応力を受ける場合は、原子の結晶ひずみによって、細線横方向 誘導磁気異方性が変動する。細線長手方向の形状磁気異方性との比較で、結果的に図7に示す ように、応力によって磁化容易軸が回転することになった。

図9に磁性細線を用いた振動エネルギーハーベスターの作製手順を示す。

図 10 に本研究で形成したエネルギーハーベスターの素子写真、動作結果並びに磁性細線の磁 性薄膜の厚さの影響を示す。ここでは、オシロスコープに 50 Ωの抵抗を繋げて測定した。本研 究のエネルギーハーベスター(面積 1mm²)の出力は約 10⁻⁷W であることを明らかにした。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 2 件)

- ① Realization of Energy Harvesting Based on Stress-Induced Modification of Magnetic Domain Structures in Microwires, Sabpreet Bhatti, Chuang Ma, <u>Xiaoxi Liu</u>, SN Piramanayagam, IEEE Transactions on Magnetics (Early Access), pp. 1-7, 18 April 2019, DOI: 10.1109/TMAG.2019.2902569. (査読有)
- ② Stress-Induced Domain Wall Motion in FeCo-Based Magnetic Microwires for Realization of Energy Harvesting, Sabpreet Bhatti, Chuang Ma, <u>Xiaoxi Liu</u>, SN Piramanayagam, Adv. Electron. Mater. 2018, 1800467, pp.1-8, DOI: 10.1002/aelm.201800467. (査読有)

〔学会発表〕(計 0 件)

〔図書〕(計 件)

〔産業財産権〕 ○出願状況(計 1 件)

名称:発電素子およびセンサ 発明者:劉 小晰 権利者:信州大学 種類:特許 番号:特願 2019-056344 出願年:2019 国内外の別: 国内

○取得状況(計 件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年: 国内外の別: 〔その他〕

ホームページ等

6. 研究組織

(1)研究分担者研究分担者氏名:ローマ字氏名:所属研究機関名:

部局名:

職名:

研究者番号(8桁):

(2)研究協力者 研究協力者氏名: ローマ字氏名:

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。